|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人信息 | 姓名 |  | | 性别 |  | 出生年月 |  | 民族 |  |
| 学位/学历 |  | | 职称 |  | | 导师/负责人 |  | |
| 手机 |  | | | 电子邮件 | |  | | |
| 电话 |  | | | 国家 | |  | | |
| 工作单位 | |  | | | | | | |
| 通讯地址 | |  | | | | | | |
| 研究领域 | |  | | | | | | |
| 申请信息 | 申请使用类型  □1.表面台阶高度测量  □2.表面粗糙度测量  □3.表面曲率度测量  □4.其它：  审批结果： | | | | | | | | |
| 申请使用机时  □1.表面台阶高度测量曲线： 条  □2.表面粗糙度测量曲线： 条  □3.表面曲率度测量曲线： 条  □4.其它测试曲线： 条  审批结果： | | | | | | | | |
| 申请原因陈述： （包括使用仪器设备的原因，申请机时量的原因）  申请人签字：  年 月 日 | | | | | | | | |
| 审批情况 | 管理员意见  签名      年 月 日 | | | | 所长意见  签（章）  年 月 日 | | | | |

**深大纳米所表面台阶仪使用申请表（2015版）**